2024年　　月　　日

真空と表面の匠候補者推薦書

* 候補者の氏名：
* 候補者の現所属と職名：
* 候補者の電子メールアドレス：
* 推薦者（この推薦書を書いている方）の氏名：
* 推薦者の所属と職名：
* 推薦者の電子メールアドレス：
* 候補者の業績タイトル：
* 推薦理由（500–1000字程度・図表不可・次葉に渡ってもかまいません・表面と真空に関する技術に長年専心し、あるいは、オリジナルな技術開発または用途開拓の先鞭をつけたことがわかるように、特許や販売実績などを含めてお書きください）：
* 候補者の履歴書（書式自由）をこの推薦書に添付して2024年11月11日正午までに学会事務局（office@jvss.jp）へ電子メール添付で送信ください。